

## **Bundesamt für Strahlenschutz**

### **Bekanntmachung**

#### **gemäß § 11 der Röntgenverordnung (RöV)**

- 2. Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen BfS 14/10 V RöV**
- 1. Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen BfS 13/10 V RöV**
- 2. Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen BfS 24/09 V RöV**
- 2. Ergänzung zur Bauartzulassung mit dem Bauartzeichen BfS 23/09 V RöV**

**Vom 22. Mai 2014**

Gemäß den §§ 8 bis 12 und der Anlage 2 der Röntgenverordnung (RöV) in der Fassung der Bekanntmachung vom 30. April 2003 (BGBl. I S. 604), die zuletzt durch Verordnung vom 4. Oktober 2011 (BGBl. I S. 2000) geändert worden ist, werden die Bauartzulassungen mit den Bauartzeichen BfS 14/10 V RöV, erteilt am 18. Februar 2011 und zuletzt geändert am 02. Juli 2013 vom Bundesamt für Strahlenschutz, BfS 13/10 V RöV, erteilt am 18. Februar 2011 vom Bundesamt für Strahlenschutz, BfS 24/09 V RöV, erteilt am 20. Januar 2010 und zuletzt geändert am 27. September 2012 vom Bundesamt für Strahlenschutz und BfS 23/09 V RöV, erteilt am 20. Januar 2010 und zuletzt ergänzt am 12. Oktober 2012 vom Bundesamt für Strahlenschutz, geändert:

Bauartzeichen: BfS 14/10 V RöV  
Vorrichtung: Vollschutzgerät  
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)  
Typ/Firmenbezeichnung: S2 Picofox automatic  
Befristung der Zulassung: 18. Februar 2021

Bauartzeichen: BfS 13/10 V RöV  
Vorrichtung: Vollschutzgerät  
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)  
Typ/Firmenbezeichnung: S2 Picofox manual  
Befristung der Zulassung: 18. Februar 2021

Bauartzeichen: BfS 24/09 V RöV  
Vorrichtung: Vollschutzgerät  
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)  
Typ/Firmenbezeichnung: M1 Mistral  
Befristung der Zulassung: 20. Januar 2020

Bauartzeichen: BfS 23/09 V RöV  
Vorrichtung: Vollschutzgerät  
(gemäß § 2 Nr. 25 RöV)  
Typ/Firmenbezeichnung: M1 Ora  
Befristung der Zulassung: 20. Januar 2020

Bisheriger Inhaber der Zulassungen/  
Hersteller der Vorrichtungen: Bruker Nano GmbH  
Schwarzschildstraße 12  
12489 Berlin

Die Zulassungen werden wie folgt geändert:

Änderung des Firmenstandortes  
des Zulassungsinhabers/Herstellers  
der Vorrichtungen: Bruker Nano GmbH

Am Studio 2D  
12489 Berlin

Salzgitter, den 22. Mai 2014  
Z 5-57502/2-2012-013-E2  
Z 5-57502/2-2014-004-E1  
Z 5-57502/2-2012-011-E2  
Z 5-57502/2-2012-003-E2

Bundesamt für Strahlenschutz  
Im Auftrag  
Hä u s l e r